PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-185640

(43)Date of publication of application: 16.07.1996

(51)Int.Cl.

G11B 7/135 G11B 11/10

(21)Application number: 06-329160

(71)Applicant:

SONY CORP

(22)Date of filing:

28.12.1994

(72)Inventor:

KATO YOSHIAKI

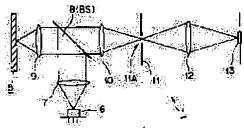
FUKUMOTO ATSUSHI

(54) OPTICAL PICKUP DEVICE FOR MULTILAYERED OPTICAL DISK

(57)Abstract:

PURPOSE: To surely perform tracking control, focusing control, etc., by providing a member for shielding beams reflected on a non-focused information signal layer.

CONSTITUTION: This device 1 is provided with a light shielding plate 11 having a pin hole 11A. Then, a photodetector 13 receives surely only the beams reflected the non-focused information signal layer of a double-layered optical disk 5. On the other hand, the stray beams of the beams reflected the non- focused information signal layer of the disk 5 are shielded surely. Thus, at the time of reading and reproducing the information signal, the photodetector 13 is not affected adversely by the stray beams of the beams reflected on the information signal layer of the disk 5 to which an objective lens 9 is not focused.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-185640

(43)公開日 平成8年(1996)7月16日

(51) Int.Cl.6

裁別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G11B 7/135

Z

11/10

551 D 9296-5D

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平6-329160

(22)出願日

平成6年(1994)12月28日

(71)出顧人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 加藤 義明

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 福本 敦

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

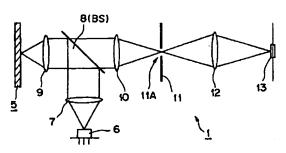
(74)代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)

(54) 【発明の名称】 多層光ディスク用光ピックアップ装置

(57)【要約】

【目的】 サーボ信号を正確に検出して制御動作を確実 に行うことが可能な多層光ディスク用光ピックアップ装 置を提供する。

【構成】 光源であるレーザダイオード6と、このレー ザダイオード6と互いに光軸を一致させて設けられるコ リメータレンズ7と、ビームスプリッタ (BS) 8と、 とのビームスプリッタ8と2層光ディスク5との間に互 ・いに光軸を一致させて設けられる対物レンズ9と、2層 光ディスク5に反射された反射ビームを受光するフォト ディテクタ13と、とのフォトディテクタ13とピーム スプリッタ8との間に互いに光軸を一致させて設けられ る第1のフォーカシングレンズ10と、焦点が合わされ ていない情報信号層からの反射ビームを遮断する遮光板 11と、第2のフォーカシングレンズ12とを備えて構 成される。



第1の 実施例多層光ディスク用光ピックアップ装置の模式図

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ディスク基板に所望の情報信号が記録さ れる情報信号層が複数積層してなる多層光ディスクに、 レーザ光源からのレーザビームを照射し、反射ビームを 受光手段で受光し、受光光量に応じた光量検出信号を出 力する多層光ディスク用光ピックアップ装置であって、 多層光ディスクの各情報信号層からの反射ビームを収束 する絞りレンズと、

との絞りレンズに収束された反射ビームの内多層光ディ ームを遮断するピンホールを有する遮光部材とを備え、 上記遮光部材は、多層光ディスクの焦点が合わされてい る情報信号層からの反射ビームのみをビンホールを介し て上記受光手段に照射することを特徴とする多層光ディ スク用光ピックアップ装置。

【請求項2】 遮光部材は、πを反射ビーム検出系の構 倍率、NAを対物レンズの開口率、f、を対物レンズの 焦点距離、f、を絞りレンズの焦点距離、dを多層光デ ィスクの各情報信号層間の距離、nをディスク基板の屈 折率として、

 $(1/5) \cdot [(\eta^2 \cdot \text{NA} \cdot f_1)/(f_1+2\eta^2 d)$ $n) \cdot (d/n)$

によって算出した直径寸法のピンホールを有することを 特徴とする請求項1記載の多層光ディスク用光ピックア ップ装置。

【請求項3】 受光手段は、πを反射ビーム検出系の横 倍率、NAを対物レンズの開口率、f、を対物レンズの 焦点距離、f,を絞りレンズの焦点距離、dを多層光デ ィスクの各情報信号層間の距離、nをディスク基板の屈 折率として、

 $(1/5) \cdot [(\eta^2 \cdot \text{NA} \cdot f_1) / (f_2 + 2\eta^2 d)$ n)] · (d/n)

によって算出した直径寸法の受光領域を有することを特 徴とする請求項2記載の多層光ディスク用光ピックアッ ブ装置。

【請求項4】 ディスク基板に所望の情報信号が記録さ れる情報信号層が複数積層してなる多層光ディスクに、 レーザ光源からのレーザビームを照射し、反射ビームを 受光手段で受光し、受光光量に応じた光量検出信号を出 力する多層光ディスク用光ピックアップ装置であって、 上記受光手段は、多層光ディスクの焦点の合わされてい る情報信号層からの反射ビームのみを受光する所定の受 光領域を有することを特徴とする多層光ディスク用光ビ ックアップ装置。

【請求項5】 受光手段は、カを反射ビーム検出系の構 倍率、NAを対物レンズの開口率、f,を対物レンズの 焦点距離、f、を絞りレンズの焦点距離、dを多層光デ ィスクの各情報信号層間の距離、nをディスク基板の屈 折率として、

 $n)] \cdot (d/n)$

によって算出した直径寸法の受光領域を有することを特 徴とする請求項4記載の多層光ディスク用光ピックアッ ブ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、信号記録領域である情 報信号層が複数積層された例えば、情報信号がピットに よって記録された多層光ディスク、情報信号が光磁気記 スクの焦点が合わされていない情報信号層からの反射ビ 10 録された多層光磁気ディスク等の多層光ディスクの各情 報信号層から情報信号を記録再生する再生装置、記録装 置、記録再生装置に用いて好適な多層光ディスク用光ピ ックアップ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の光ピックアップ装置は、概略、光 源であるレーザダイオードと、このレーザダイオードと ・光ディスクとの間に互いに光軸を一致させて設けられる コリメータレンズ、回折格子、偏光ピームスプリッタ、 対物レンズとを備えて構成されている。また、この光ピ 20 ックアップ装置は、偏光ビームスブリッタを介した光デ ィスクから反射されたレーザビーム(以下、反射ビーム と称する。)を受光するフォトディテクタと、このフォ トディテクタと偏光ビームスプリッタとの間に互いに光 軸を一致させて設けられるフォーカシングレンズとを備 えて構成されている。

【0003】そして、この光ピックアップ装置は、レー ザダイオードから出射されたレーザビームを偏光ビーム スプリッタ、対物レンズ等を介して光ディスクの信号記 録領域に集光して照射する。また、この光ピックアップ 30 装置は、フォトディテクタによって光ディスクからの反 射ビームを受光して、情報信号を読み取り再生する。そ して、光ピックアップ装置は、光ディスクの信号記録領 域の情報信号を読み取り再生するために、対物レンズを フォーカス調整するフォーカス制御や、光ディスクの信 号記録領域の信号トラックに追従して対物レンズをトラ ッキング調整するトラッキング制御とを行っている。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、光ディスク は、情報信号の髙記録密度化が要望されており、信号記 録領域である情報信号層が複数積層された多層光ディス クが提案されている。

【0005】との多層光ディスクには、例えば、情報信 号記録領域である情報信号層が2層に重ね合わされて構 成されている2層光ディスクがある。この2層光ディス ク5は、図8に示すように、ポリカーポネイト (P C)、ポリメチルメタクリレート (PMMA) 等の透明 な合成樹脂材料によって形成されるディスク基板5C と、このディスク基板50の主面上に形成される第1の 情報信号層5Aと、この第1の情報信号層5A上に透明 (1/5)・[(n'・NA・f₁)/(f₂+2n'd/ 50 樹脂材料によって形成されるスペーサ層5Dと、第1の

情報信号層5Aにスペーサ層5Dを介して重ね合わされて形成される第2の情報信号層5Bと、この第2の情報信号層5Bと、この第2の情報信号層5Bと、との第2の情報信号層5Bとは被覆形成される保護層5Eとから構成されている。そして、この2層光ディスク5は、図9に示すように、光ピックアップ装置によって第1の情報信号層3OAから情報信号を読み取り再生する際、レーザダイオードから出射されたレーザビーム35が、第1の情報信号層5Aを透過して第2の情報信号層5Bに照射される構造である。

(A) に示すように、2層光ディスク5の第1の情報信号層5Aから情報信号を読み取り再生する際、第1の情報信号層5Aに照射されたレーザビーム35が、第1の

【0006】従来の光ピックアップ装置は、図10

情報信号層5Aに照射される過程で、この第1の情報信号層5Aを透過して情報信号の読み取りの対象にされていない第2の情報信号層5Bにもそれぞれ照射されてしまう。

【0007】 このため、この光ピックアップ装置は、フォトディテクタ33に、対物レンズ31の焦点が合わされた2層光ディスク5の第1の情報信号層5Aからの反射ビーム35Aが照射されるとともに、焦点が合わされていない第2の情報信号層5Bからフォーカスぼけして大きくされた反射ビーム35B(以下、反射ビームの迷光と称する。)も照射される。すなわち、光ピックアップ装置は、フォトディテクタ33上に、反射ビーム35Aと、この反射ビーム35Aの外周側に広げられた反射ビームの迷光35Bとが同心円状にそれぞれ照射される。

【0008】また同様に、この光ピックアップ装置は、2層光ディスク5の第2の情報信号層5Bから情報信号を読み取り再生する際、図10(B)に示すように、第2の情報信号層5Bに照射されるレーザビーム35が、第2の情報信号層5Bに照射される過程で、情報信号の読み取りの対象にされていない第1の情報信号層5Aにもそれぞれ照射されてしまう。

【0009】とのため、との光ピックアップ装置は、フォトディテクタ33に、対物レンズ31の焦点が合わされた2層光ディスク5の第2の情報信号層5Bから反射された反射ピーム35Aが照射されるとともに、対物レンズ31の焦点が合わされていない第1の情報信号層5Aからフォーカスぼけして大きくされた反射ピームの迷光35Bも照射される。

【0010】したがって、この光ピックアップ装置は、 n)】・(d/n) によって算出した値 によって算出した値 によって算出した値 ではれてしまう。光ピックアップ装置は、フォトディテク タ33上に、反射ピームの迷光35Bの一部が重畳され ることによって、フォトディテクタ33によるサーボ信 居光ディスクの各代 号に直流(DC)変動が生じてしまうため、正確なトラ 50 板の屈折率として、

ッキング制御ができないという問題点がある。

【0011】また、この光ピックアップ装置は、2層光ディスク5の傾斜や対物レンズ31の視野振れによって、反射ピームの迷光35Bがフォトディテクタ33上を移動する。さらに、光ピックアップ装置は、対物レンズ31の視野振れや2層光ディスク5の情報信号の読み取り対象として対物レンズ31の焦点が合わされる情報信号層が変化することによって、フォトディテクタ33上に照射される反射ピームの迷光35Bの形態も変化される。

【0012】 このため、光ピックアップ装置は、フォトディテクタ33上に反射ピームの迷光35 Bが重畳される割合が変化するため、サーボ信号にDCオフセットが生じて正確な制御することができないという問題点がある。

【0013】また、光ビックアップ装置には、多層光ディスクの再生信号を評価する際、多層光ディスクの再生信号を正確に読み取るために、反射ビームの迷光35Bがフォトディテクタ33に及ぼす悪影響を取り除きたい20 という要求もある。

【0014】そこで、本発明は、トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号等のサーボ信号を正確に検出して制御動作を確実に行うことが可能な多層光ディスク用光ピックアップ装置を提供することを目的とする。 【0015】

【課題を達成するための手段】上述した目的を達成するため、本発明に係る多層光ディスク用光ピックアップ装置は、ディスク基板に所望の情報信号が記録される情報信号層が複数積層してなる多層光ディスクに、レーザ光30 源からのレーザビームを照射し、反射ビームを受光手段で受光し、受光光量に応じた光量検出信号を出力する。そして、多層光ディスク用光ピックアップ装置は、多層光ディスクの各情報信号層からの反射ビームを収束する紋りレンズと、この紋りレンズに収束された反射ビームの内多層光ディスクの焦点が合わされていない情報信号層からの反射ビームを遮断するビンホールを有する遮光部材とを備える。

【0016】また、遮光部材は、πを反射ビーム検出系の横倍率、NAを対物レンズの開口率、f、を対物レンスの開口率、f、を対物レンスの焦点距離、dを多層光ディスクの各情報信号層間の距離、nをディスク基板の屈折率として、

 $(1/5) \cdot [(\eta^2 \cdot NA \cdot f_1) / (f_2 + 2\eta^2 d/n)] \cdot (d/n)$

によって算出した直径寸法のピンホールを有する。

【0017】さらに、受光手段は、πを反射ビーム検出系の横倍率、NAを対物レンズの開口率、f,を対物レンズの焦点距離、dを多層光ディスクの各情報信号層間の距離、nをディスク基板の屈折率として、

 $(1/5) \cdot [(\eta^2 \cdot NA \cdot f_1) / (f_1 + 2\eta^2 d)$ $n)] \cdot (d/n)$

によって算出した直径寸法の受光領域を有する。

【0018】また、本発明に係る多層光ディスク用光ピ ックアップ装置は、ディスク基板に所望の情報信号が記 録される情報信号層が複数積層してなる多層光ディスク に、レーザ光源からのレーザビームを照射し、反射ビー ムを受光手段で受光し、受光光量に応じた光量検出信号 を出力する。そして、上記受光手段は、多層光ディスク の焦点の合わされている情報信号層からの反射ビームの 10 みを受光する所定の受光領域を有する。

【0019】また、受光手段は、 7を反射ビーム検出系 の横倍率、NAを対物レンズの開口率、 f 、を対物レン ズの焦点距離、f、を絞りレンズの焦点距離、dを多層 光ディスクの各情報信号層間の距離、nをディスク基板 の屈折率として、

 $(1/5) \cdot [(\eta^{2} \cdot NA \cdot f_{1}) / (f_{1} + 2\eta^{2}d)$ n)] · (d/n)

によって算出した直径寸法の受光領域を有する。

[0020]

【作用】以上のように構成した本発明に係る多層光ディ スク用光ピックアップ装置は、遮光部材の有するピンホ ールによって、焦点が合わされた多層光ディスクの情報 信号層からの反射ビームが透過されるとともに、焦点が 合わされていない多層光ディスクの情報信号層からの反 射ビームを遮断する。

【0021】とのため、との多層光ディスク用光ピック アップ装置は、遮光部材によって、受光手段が、焦点が 合わされていない多層光ディスクの情報信号層からの反 射ビームを受光することが防止されて悪影響を受けな い。したがって、との多層光ディスク用光ピックアップ 装置は、受光手段が、焦点の合わされていない情報信号 層から反射された反射ビームに干渉されないため、光量 検出信号にDCオフセットが生じることを防止する。

【0022】また、本発明に係る多層光ディスク用光ビ ックアップ装置は、受光手段が、焦点が合わされた多層 光ディスクの情報信号層からの反射ビームのみを受光す るとともに、この反射ビームの外周側に広げられた焦点 が合わされていない多層光ディスクの情報信号層からの 反射ビームが照射されない受光領域を有する。

【0023】とのため、との多層光ディスク用光ピック アップ装置は、受光手段が、焦点が合わされていない多 層光ディスクの情報信号層からの反射ビームを受光する。 ことが防止されて悪影響を受けない。したがって、この 多層光ディスク用光ピックアップ装置は、受光手段が、 焦点の合わされていない情報信号層から反射された反射 ビームに干渉されないため、光量検出信号にDCオフセ ットが生じることを防止する。

[0024]

【実施例】以下、本発明の具体的な実施例について、多 50 なお、2層光ディスク用光ピックアップ装置1は、いわ

層光ディスクとして2層光ディスクを読み取り再生する 第1の実施例の2層光ディスク用光ピックアップ装置1 を図1~図3を参照して説明する。

【0025】2層光ディスク5は、図8に示すように、 ポリカーボネイト(PC)、ポリメチルメタクリレート (PMMA)等の透明な合成樹脂材料によって形成され るディスク基板5Cと、このディスク基板5Cの主面上 に形成される第1の情報信号層5Aと、この第1の情報 信号層5A上に透明樹脂材料によって形成されたスペー サ層5Dと、第1の情報信号層5Aにスペーサ層5Dを 介して重ね合わされて形成される第2の情報信号層5B と、この第2の情報信号層5Bを機械的及び化学的に保 護するために第2の情報信号層5B上に被覆形成される 保護層5Eとから構成されている。

【0026】そして、との2層光ディスク5は、2層光 ディスク用光ピックアップ装置 1 によって第 1 の情報信 号層5Aに重ね合わされた第2の情報信号層5Bの情報 信号が読み出される際、レーザダイオードから出射され たレーザビームが、第1の情報信号層5Aを透過して第 20 2の情報信号層5Bに照射される構造である。

【0027】2層光ディスク用光ピックアップ装置1 は、図1に示すように、光源であるレーザダイオード6 と、このレーザダイオード6と互いに光軸を一致させて 設けられるコリメータレンズ7、ビームスプリッタ (B S) 8とを備えている。また、第1の実施例の2層光デ ィスク用光ピックアップ装置1は、ピームスプリッタ8 と2層光ディスク5との間に互いに光軸を一致させて設 けられる対物レンズ9と、2層光ディスク5に反射され た反射ビームを受光するフォトディテクタ13と、この 30 フォトディテクタ13とピームスプリッタ8との間に互 いに光軸を一致させて設けられる第1のフォーカシング レンズ10、遮光板11、第2のフォーカシングレンズ 12とを備えている。

【0028】遮光板11は、反射ビームの光軸に一致し て穿設されるピンホール11Aを有する。また、この遮 光板11は、ピンホール11Aが、対物レンズ9の焦点 が合わされた2層光ディスク5の情報信号層からの反射 ビームが第1のフォーカシングレンズ10によって結ば れる焦点位置に一致して設けられている。

40 【0029】上述した2層光ディスク用光ピックアップ 装置1が備える遮光板11の有するピンホール11Aの 直径寸法Dは、πを反射ビーム検出系の横倍率、NAを 対物レンズ9の開口率、f,を対物レンズ9の焦点距 離、f, を第2のフォーカシングレンズ12の焦点距 離、 dを2層光ディスク5の各情報信号層間の距離 (ス ペーサ層5Dの厚み寸法)、nをディスク基板5Cの屈 折率として、以下の式によって求められる。

 $[0030] D = (1/5) \cdot [(\eta^2 \cdot NA \cdot f_1)/$ $(f_1+2\eta^2d/n)]\cdot (d/n)$

8

ゆる3スポット法(3ビーム法)によってトラッキングエラー信号を検出する場合、遮光板11が、レーザビームを3分割した各ビームの内、メインビームの迷光と、第1のサイドビーム及び第2のサイドビームと、これら第1のサイドビーム及び第2のサイドビームの各迷光とをそれぞれ遮断する。或いは、遮光板11は、図示しないが対物レンズ9の焦点が合わされた2層光ディスク5の情報信号層からのメインビーム、第1のサイドビーム及び第2のサイドビームがそれぞれ透過するとともに、対物レンズ9の焦点が合わされていない情報信号層からの各反射ビームの迷光をそれぞれ遮断する所定の直径寸法の各ビンホールを有する構成としても良い。

【0031】また、2層光ディスク用光ピックアップ装置1は、いわゆる非点収差法によってフォーカシングエラーを検出する場合、光路を分割して非点収差の無い光路を構成するとともに、遮光板11のピンホール11Aに透過された反射ビームを集光させるシリンドリカルレンズを設ける構成としても良い。

【0032】以上のように構成された第1の実施例の2 おり、このビンホール11Aを設置光ディスク用光ピックアップ装置1について、2層光 20 シングレンズ12に入射される。ディスク5の第1の情報信号層5Aから情報信号を読み取り再生する際、レーザダイオード6から出射されるレーザビームの光路、及び遮光板11によって反射ビームの光路、及び遮光板11によって反射ビームの光路、及び遮光板11によって反射ビームの光路、反射ビームの迷光は、遮光する。 1Aの外周部側に照射される。し

【0033】まず、レーザダイオード6から出射されたレーザビームは、コリメータレンズ7に入射され、とのコリメータレンズ7によって発散光から平行光に変換されて出射される。コリメータレンズ7に出射されたレーザビームは、ビームスプリッタ8に入射される。

【0034】とのビームスプリッタ8は、入射されたレーザビームを反射して出射する。ビームスプリッタ8に出射されたレーザビームは、対物レンズ9に入射され、との対物レンズ9によって集光されて、2層光ディスク5の第1の情報信号層5Aに照射される。

【0035】 このとき、2層光ディスク5の第1の情報信号層5Aに照射されたレーザビームは、この第1の情報信号層5Aに照射されるとともに、第1の情報信号層5Aを透過して第2の情報信号層5Bにも照射される。そして、2層光ディスク5の第1の情報信号層5Aに照40射されたレーザビームは、この第1の情報信号層5Aから反射されるとともに、第2の情報信号層5Bからもレーザビームが反射される。

【0036】すなわち、2層光ディスク5の第1の情報信号層5Aに照射されたレーザビームは、対物レンズ9の焦点が合わされている第1の情報信号層5Aからの反射ビーム、及び対物レンズ9の焦点が合わされていない第2の情報信号層5Bからの反射ビームの迷光となって反射される。

【0037】そして、反射ビーム及び反射ビームの迷光 50 る。したがって、とのフォトディテクタ13は、反射ビ

は、対物レンズ9にそれぞれ入射する。との対物レンズ9は、入射された反射ビーム及び反射ビームの迷光をそれぞれ透過して、ビームスブリッタ8にそれぞれ入射させる。とのビームスブリッタ8は、入射された反射ビーム及び反射ビームをそれぞれ透過させて第1のフォーカシングレンズ10にそれぞれ入射させる。

【0038】この第1のフォーカシングレンズ10は、入射された反射ビーム及び反射ビームの迷光を収束させて遮光板11にそれぞれ照射させる。遮光板11に照射された反射ビーム及び反射ビームの迷光について、対物レンズ9の焦点が2層光ディスク5の第1の情報信号層5Aに合わされている場合と、対物レンズ9の焦点が2層光ディスク5の第2の情報信号層5Bに合わされている場合とをそれぞれ説明する。

【0039】まず、対物レンズ9の焦点が2層光ディスク5の第2の情報信号層5Bに合わされている場合、図2に示すように、遮光板11に照射された反射ビームは、遮光板11のビンホール11A上に焦点が結ばれており、このビンホール11Aを透過して第2のフォーカシングレンズ12に入射される。

【0040】また、遮光板11に照射された反射ビームの迷光は、反射ビームより長い焦点距離で焦点が結ばれる、すなわち遮光板11の後方で焦点が結ばれる。このため、反射ビームの迷光は、遮光板11のビンホール11Aの外周部側に照射される。したがって、反射ビームの迷光は、遮光板11によって遮断されて透過されない。

【0041】つぎに、対物レンズ9の焦点が2層光ディスク5の第1の情報信号層5Aに合わされている場合、30 図3に示すように、遮光板11に照射された反射ビームは、遮光板11のビンホール11A上に焦点が結ばれており、このビンホール11Aを透過して第2のフォーカシングレンズ12に入射される。

【0042】また、遮光板11に照射された反射ビームの迷光は、反射ビームより短い焦点距離で焦点が結ばれる、すなわち遮光板11の前方で焦点が結ばれる。このため、反射ビームの迷光は、発散されて遮光板11のビンホール11Aの外周部側に照射される。したがって、反射ビームの迷光は、遮光板11によって遮断されて透過されない。

【0043】すなわち、遮光板11は、2層光ディスク5の焦点が合わされた情報信号層からの反射ビームのみを透過させるとともに、2層光ディスク5の焦点が合わされていない情報信号層からの反射ビームの迷光を確実に遮断して透過させない。

【0044】そして、遮光板11を透過した反射ビームは、第2のフォーカシングレンズ12に入射される。 Cの第2のフォーカシングレンズ12は、入射された反射ビームを集光させてフォトディテクタ13に照射させ

ームのみを受光する。

【0045】上述したように、第1の実施例の2層光デ ィスク用光ビックアップ装置1は、ピンホール11Aを 有する遮光板11を備えることによって、フォトディテ クタ13が2層光ディスク5の焦点が合わされた情報信 号層からの反射ビームのみを確実に受光することができ るとともに、2層光ディスク5の焦点が合わされていな い情報信号層からの反射ビームの迷光を受光することを 確実に防止することができる。

クアップ装置1は、2層光ディスク5の各情報信号層か ら情報信号を読み取り再生する際、フォトディテクタ 1 3が、対物レンズ9の焦点が合わされていない2層光デ ィスク5の情報信号層からの反射ビームの迷光に悪影響 を及ぼされない。すなわち、との2層光ディスク用光ビ ックアップ装置1は、フォトディテクタ13が、対物レ ンズ9の焦点が合わされていない2層光ディスク5の情 報信号層からの反射ビームの迷光によって受ける影響を 十分に小さく(1%以下)することができる。

【0047】そして、2層光ディスク用光ピックアップ 20 される作用を図5及び図6を参照して説明する。 装置1は、2層光ディスク5を従来の光ディスクと同様 に扱うことが可能になるとともに、例えば、トラッキン グエラー信号等の各種検出信号を確実に検出し制御する **とができる。**

【0048】つぎに、多層光ディスクとして2層光ディ スクに用いられる第2の実施例の2層光ディスク用光ビ ックアップ装置2を図4~図7を参照して説明する。と の2層光ディスク用光ピックアップ装置2は、図4に示 すように、光源であるレーザダイオード16と、このレ ーザダイオード16と互いに光軸を一致させて設けられ 30 るコリメータレンズ17、ビームスブリッタ (BS) 1 8とを備えている。また、この2層光ディスク用光ピッ クアップ装置2は、ビームスプリッタ18と2層光ディ スク5との間に互いに光軸を一致させて設けられる対物 レンズ19と、2層光ディスク5に反射された反射ビー ムを受光するフォトディテクタ21と、このフォトディ テクタ21とビームスプリッタ18との間に互いに光軸 を一致させて設けられるフォーカシングレンズ20とを 備えている。

【0049】フォトディテクタ21は、メインビームデ 40 ィテクタ21Aを備えており、とのメインピームディテ クタ21Aの直径寸法Dは、カを反射ビーム検出系の横 倍率、NAを対物レンズ19の開口率、f,を対物レン ズ19の焦点距離、f、をフォーカシングレンズ20の 焦点距離、 d を 2 層光ディスク 5 の各情報信号層間の距 離(スペーサ層5Dの厚み寸法)、nをディスク基板5 Cの屈折率として、以下の式によって求められる。

 $[0050] D = (1/5) \cdot [(\eta^2 \cdot NA \cdot f_1)/$ $(f_1+2\eta'd/n)]\cdot (d/n)$

状に形成されているものとして、メインビームディテク タ21Aの受光領域で受光される反射ビームの迷光の強 度分布が一様であるとする。そして、反射ビームの迷光 が全てメインビームディテクタ21Aの受光領域に照射 された際にとのメインビームディテクタ21Aが受ける 影響を100%とした場合において、反射ビームの迷光 がメインビームディテクタ21Aに及ぼす影響をPとす

【0051】すなわち、反射ビームの迷光の100·P 【0046】したがって、との2層光ディスク用光ピッ 10 %がメインビームディテクタ21Aに照射される場合に おけるメインビームディテクタ21Aの直径寸Dは、以 下の式によって求められる。

> [0052] D = [$(2\sqrt{P} \cdot \eta^{1} \text{NAf}_{1}) / (f_{1} + f_{2})$ $2\eta' d/n$] · (d/n)

以上のように構成された第2の実施例の2層光ディスク 用光ピックアップ装置2について、2層光ディスク5の 第1の情報信号層5Aから情報信号を読み取り再生する 際、レーザダイオード6から出射されるレーザビームの 光路、及び遮光板11によって反射ビームの迷光が遮断

【0053】まず、レーザダイオード16から出射され たレーザビームは、コリメータレンズ17に入射され、 とのコリメータレンズ17によって発散光から平行光に 変換されて出射される。 コリメータレンズ 17 に出射さ れたレーザビームは、ビームスブリッタ18に入射され

【0054】 とのビームスプリッタ18は、入射された レーザビームを反射して出射する。ビームスプリッタ1 8に出射されたレーザビームは、対物レンズ19に入射 され、この対物レンズ19によって集光されて、2層光 ディスク5の第1の情報信号層5Aに照射させる。

【0055】このとき、2層光ディスク5の第1の情報 信号層5Aに照射されたレーザビームは、この第1の情 報信号層5Aに照射されるとともに、第1の情報信号層 5 A を透過して第2の情報信号層 5 B にも照射される。 そして、2層光ディスク5の第1の情報信号層5Aに照 射されたレーザビームは、この第1の情報信号層5Aか ら反射されるとともに、第2の情報信号層5Bからもレ ーザビームが反射される。

【0056】すなわち、2層光ディスク5の第1の情報 信号層5Aに照射されたレーザビームは、対物レンズ1 9の焦点が合わされている第1の情報信号層からの反射 ビーム、及び対物レンズ19の焦点が合わされていない 第2の情報信号層5Bからの反射ビームの迷光となって 反射される。

【0057】そして、反射ビーム及び反射ビームの迷光 は、対物レンズ19にそれぞれ入射される。この対物レ ンズ19は、入射された反射ビーム及び反射ビームの迷 光をそれぞれ透過して、ピームスプリッタ18にそれぞ また、メインビームディテクタ21Aの受光領域が円板 50 れ入射させる。このビームスブリッタ18は、入射され

た反射ビーム及び反射ビームをそれぞれ透過させてフォ ーカシングレンズ20にそれぞれ入射させる。

【0058】 このフォーカシングレンズ20は、入射さ れた反射ビーム及び反射ビームの迷光を集光してフォト ディテクタ21に照射させる。このとき、フォトディテ クタ21に照射された反射ビーム及び反射ビームの迷光 について、対物レンズ19の焦点が2層光ディスク5の 第1の情報信号5Aに合わされている場合と、対物レン ズ19の焦点が2層光ディスク5の第2の情報信号層5 Bに合わされている場合とをそれぞれ説明する。

【0059】まず、対物レンズ19の焦点が2層光ディ スク5の第2の情報信号層5Bに合わされている場合、 図5に示すように、フォトディテクタ21に照射された 反射ビームは、フォトディテクタ21が備えるメインビ ームディテクタ21A上に焦点が結ばれており、このメ インビームディテクタ21Aに照射される。

【0060】また、フォトディテクタ21に照射された 反射ビームの迷光は、反射ビームより長い焦点距離で焦 点が結ばれる、すなわちフォトディテクタ21の後方で ンビームディテクタ21Aの受光領域の外方に照射され る。したがって、メインビームディテクタ21Aには、 反射ビームの迷光が照射されない。

【0061】つぎに、対物レンズ19の焦点が2層光デ ィスク5の第1の情報信号層5Aに合わされている場 合、図6に示すように、フォトディテクタ21に照射さ れた反射ビームは、フォトディテクタ21が備えるメイ ンピームディテクタ21A上に焦点が結ばれており、C のメインビームディテクタ21Aに照射される。

【0062】また、フォトディテクタ21に照射された 30 反射ビームの迷光は、反射ビームより短い焦点距離で焦 点が結ばれる、すなわちフォトディテクタ21の前方で 焦点が結ばれる。このため、反射ビームの迷光は、発散 されてメインビームディテクタ21Aの受光領域の外方 に照射される。したがって、メインビームディテクタ2 1 Aには、反射ビームの迷光が照射されない。

【0063】すなわち、メインビームディテクタ21A は、2層光ディスク5の焦点が合わされた情報信号層か らの反射ビームのみを受光するとともに、2層光ディス ク5の焦点が合わされていない情報信号層からの反射ビ 40 ームの迷光を受光しない。

【0064】上述した2層光ディスク用光ピックアップ 装置2が備えるメインビームディテクタ21Aの直径寸 法について、反射ビームの迷光がメインビームディテク タ21Aに及ぼす影響が1%である際、メインビームデ ィテクタ21Aの直径寸法Dと対物レンズ19の開口率 NAとの関係を図7を参照して説明する。

【0065】縦軸は、メインピームディテクタ21Aの 直径寸法Dを示し、また横軸は、対物レンズ19の開口

Dの厚み寸法dは、図7に示すように、〇印が30μ m、□印が38μm、◇印が45μm、●印が53μ m、◎印が60µmを表しており、また破線がメインビ ームディテクタ21Aの受光領域上の反射ビーム (メイ

ンピームスポット) の直径寸法を表す。また、横倍率 n が7.5である場合とする。

【0066】図7に示すように、メインビームディテク タ21Aの直径寸法Dは、対物レンズ19の開口率NA が増加することに伴って増加する。また、メインビーム 10 ディテクタ21Aの直径寸法Dは、2層光ディスク5の スペーサ層5Dの厚み寸法dが増加することに伴って増 加することが読み取れる。

【0067】上述したように、第2の実施例の2層光デ ィスク用光ビックアップ装置2によれば、対物レンズ1 9の焦点が合わされた2層光ディスク5の情報信号層か らの反射ビームが焦点を結ぶ位置に、対物レンズ19の 焦点が合わされていない情報信号層からの反射ビームの 迷光が照射されない所定の直径寸法Dの円板状のメイン ビームディテクタ21Aを備えることによって、対物レ 焦点が結ばれる。とのため、反射ビームの迷光は、メイ 20 ンズ19の焦点が合わされていない情報信号層からの反 射ビームの迷光がメインビームディテクタ21A上に照 射されない。

> 【0068】とのため、との2層光ディスク用光ピック アップ装置2は、対物レンズ19の焦点が合わされてい ない情報信号層からの反射ビームの迷光に悪影響を及ぼ されることなく、トラッキング制御等の制御動作を確実 に行うことができる。また、この2層光ディスク用光ビ ックアップ装置2は、従来の光ピックアップ装置からフ ォトディテクタのみを差し替えるだけで良く、比較的廉 価に製造することができる。さらに、この2層光ディス ク用光ピックアップ装置2は、上述した2層光ディスク 用光ピックアップ装置1が備える遮光板11を備える構 成としても良い。

> 【0069】なお、本実施例に係る2層光ディスク用ピ ックアップ装置1、2は、フォーカスエラー信号及びト ラッキングエラー信号の検出方法を限定するものでな く、例えば、3スポット法等によりトラッキング制御す るとともに、非点収差法等によりフォーカシング制御し ても良い。

【0070】また、2層光ディスク用光ピックアップ装 置1、2は、ビームスブリッタ8、18を備えている が、このピームスプリッタ8、18を偏光ビームスプリ ッタに差し替えるとともに、この偏光ビームスブリッタ と対物レンズ9、19との間に1/4波長板を設ける構 成としても良い。

[0071]

【発明の効果】本発明に係る多層光ディスク用光ピック アップ装置によれば、多層光ディスクの焦点の合わされ た情報信号層からの反射ビームのみを透過させて焦点が 率NAを示す。なお、2層光ディスク5のスペーサ層5 50 合わされていない情報信号層からの反射ビームを遮断す

るピンホールを有する遮光部材を備えるととによって、 確実にトラッキング制御、フォーカシング制御等の制御 動作を行うことができる。

【0072】また、本発明に係る多層光ディスク用光ビックアップ装置によれば、受光手段が、多層光ディスクの焦点が合わされいる情報信号層からの反射ビームのみを受光する所定の受光領域を有することによって、トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号等のサーボ信号を正確に検出して制御動作を確実に行うことができる。さらに、この多層光ディスク用光ビックアップ装置 10は、多層光ディスクの再生信号の評価を行う際、多層光ディスクの再生信号と従来の光ディスクの再生信号との比較評価を容易に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る第1の実施例の多層光ディスク用 光ピックアップ装置を示す模式図である。

【図2】同多層光ディスク用光ピックアップ装置が備え る遮光板の作用を説明するために示す模式図である。

【図3】同多層光ディスク用光ピックアップ装置が備える遮光板の作用を説明するために示す模式図である。

【図4】第2の実施例の多層光ディスク用光ピックアップ装置を示す模式図である。

【図5】同多層光ディスク用光ピックアップ装置が備え*

* るフォトディテクタの作用を説明するために示す模式図である。

【図6】同多層光ディスク用光ピックアップ装置が備えるフォトディテクタの作用を説明するために示す模式図である。

【図7】同多層光ディスク用光ビックアップ装置が備えるフォトディテクタの直径寸法と対物レンズの開口率との関係を示す図である。

【図8】2層光ディスクを示す部分拡大斜視図である。

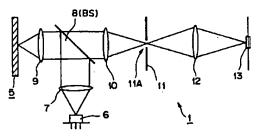
【図9】従来の光ビックアップ装置が2層光ディスクに レーザビームを照射した状態を説明するために示す模式 図である。

【図10】従来の光ビックアップ装置が2層光ディスク に照射したレーザビームの光路を説明するために示す模 式図である。

【符号の説明】

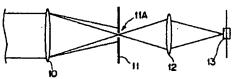
- 1 2層光ディスク用光ピックアップ装置
- 6 レーザダイオード (レーザ光源)
- 9 対物レンズ
- 20 10 第1のフォーカシングレンズ(絞りレンズ)
 - 11 遮光板(遮光部材)
 - 11A ピンホール
 - 13 フォトディテクタ (受光手段)

【図1】



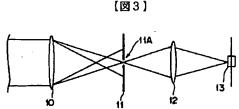
第1の 実施例多層光ディスク用光ピックアップ装置の模式図

【図2】

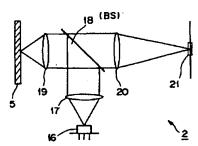


第1の実施例多層光ディスク用光ピックアップ装置が備える遮光/役の 作用を説明するための模式図

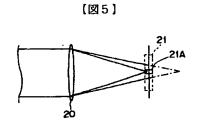
【図4】



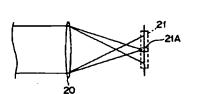
第1の家族例を観光ディスク用光ピックアップ装置が備える途光板の 作用を説明するための構式図



第2の実施例多層光ディスク用光ピックアップ装置の模式図

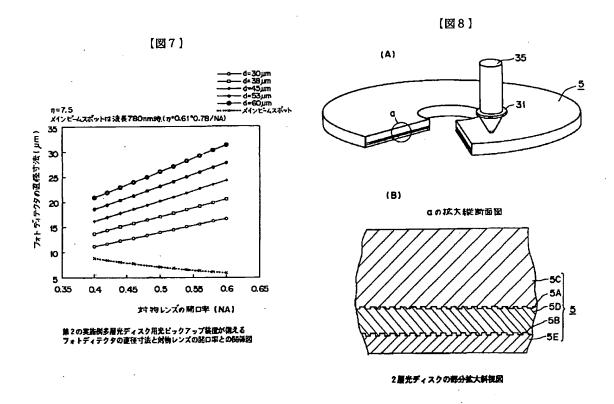


第2の実施例多層光ディスク用光ピックアップ装置が備える フォトディテクタの作用を影明するための模式図

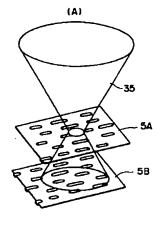


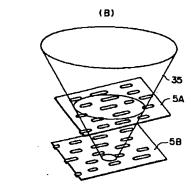
【図6】

第2の実施例多層光ディスク用光ピックアップ装置が備える フォトディテクタの作用を設明するための模式図



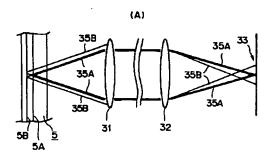
【図9】

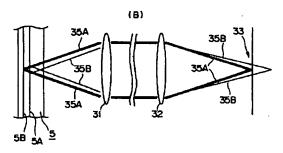




従来の光ピックアップ装置が2層光ディスクにレーザビームを 限射した状態を説明するための模式図

【図10】





従来の光ピックアップ装置が2層光ディスクに服射した レーザビームの光路を設明するための模式図